

2026 年度
次世代リソグラフィ技術研究会
幹事選挙結果報告

2025 年 11 月吉日

標記選挙の結果、下記の通り候補者が信任されました。なお、有効投票数 42 でした。

氏 名	所 属	信 任
宮本 恭幸	東京科学大学	○
岡崎 信次	ALITECS (株)	○
古澤 孝弘	大阪大学	○
松井 真二	兵庫県立大学	○
備前 大輔	(株) 日立製作所	○
原田 哲男	兵庫県立大学	○
尹 成圓	産業技術総合研究所	○
石原 直	東京大学	○
井谷 俊郎	産業技術総合研究所	○
堀内 敏行	東京電機大学	○
田川 精一	大阪大学	○
酒井 啓太	キヤノン (株)	○
笑喜 勉	HOYA (株)	○
老泉 博昭		○
落合 幸徳	東京大学	○
中川 勝	東北大学	○
鈴木 章義	ASLC	○
岩城 友博	マイクロンメモリ ジャパン	○
雨宮 智宏	東京科学大学	○
古巻 貴光	ギガフォトン	○
本多 孝好	ソニーセミコンダクタソリューションズ	○
三田 吉郎	東京大学	○
谷川 貴紀	高エネルギー加速器研究機構	○
幡野 正之	キオクシア (株)	○
近藤 博基	九州大学	○